IFW

A36204 - 066340.0186 PATENT

# N THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

**Applicant** 

Holger Heuermann

Serial No.

10/810,417

Examiner

(Not Yet Assigned)

Filed

March 26, 2004

Group Art Unit:

2858

For

CALIBRATION METHOD FOR CARRYING OUT MULTIPORT

MEASUREMENTS ON SEMICONDUCTOR WAFERS

### CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

July 29, 2004 Date of Deposit

Paul D. Ackerman

39,891

Attorney Name

PTO Registration No

Signature

July 29, 2004

Date of Signature

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

A claim for priority is hereby made under the provisions of 35 U.S.C. §119 for the above-identified U.S. patent application based upon German Patent Application No. 103 14 463.3 filed March 28, 2003. A certified copy of this German application is enclosed.

Respectfully submitted,

Paul D. Ackerman

Patent Office Reg. No. 39,891

Attorney for Applicant 212 408-2585

Enclosure

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



# Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 14 463.3

Anmeldetag:

28. März 2003

Anmelder/inhaber:

SUSS MicroTec Test Systems GmbH,

01561 Thiendorf/DE

Bezeichnung:

Kalibrierverfahren zur Durchführung von

Mehrtormessungen auf Halbleiterscheiben

IPC:

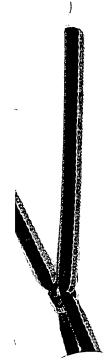
G'01 R 35/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 4. März 2004 Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident

Im Auftrag

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT





\_ 1

# LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER Patentanwalite · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad/hl 28. März 2003

- 5 SUSS MicroTec Test Systems GmbH 01561 Sacka
- 10 Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen auf Halbleiterscheiben
- 15 Stand der Technik

20

Vektorielle Netzwerkanalysatoren (VNA) dienen der präzisen Vermessung von elektronischen Bauteilen und Komponenten sowie aktiven und passiven Hochfrequenzschaltungen und -baugruppen bis hin zu Antennen.

Es werden die so genannten Streuparameter von n-Toren (n=1,2, $\dots$ ) detektiert, die ggf. in 2n-Pol-Parameter (z.B. Z- oder Y-Parameter) umgerechnet werden.

Eine so genannte Systemfehlerkorrektur sorgt dafür, präzise Messungen mit VNA überhaupt durchführbar sind. Die 25 fast modernen Geräten VNA wird bei Messgenauigkeit von die Realisierbarkeit der für der ausschließlich von Systemfehlerkorrektur notwendigen Kalibrierstandards beeinflusst.

Bei der Systemfehlerkorrektur werden innerhalb des so genannten 30 Kalibriervorganges Messobjekte, die teilweise oder ganz bekannt sind, im Reflexions- und/oder Transmissionsverhalten vermessen [1].

20

Aus diesen Messwerten erhält man über spezielle Rechenverfahren Korrekturdaten (sog. Fehlergrößen oder -koeffizienten). Mit diesen Korrekturdaten und einer entsprechenden Korrekturrechnung bekommt man für jedes beliebige Messobjekt Messwerte, die von Systemfehlern des VNA und der Zuleitungen (Verkopplungen = Übersprecher, Fehlanpassungen = Reflexionen) befreit sind.

Die in der Hochfrequenztechnik übliche Beschreibungsform des elektrischen Verhaltens von Komponenten und Schaltungen erfolgt über die Streuparameter (auch S-Parameter). Sie verknüpfen nicht Ströme und Spannungen miteinander, sondern Wellengrößen. Diese Darstellung ist den physikalischen Gegebenheiten besonders angepasst.

15 Bild 1 zeigt ein Zweitor, das durch seine Streumatrix [S] gekennzeichnet sei. Die Wellen a1 und b1 seien die auf das Zweitor zulaufenden Wellen, b1 und b2 entsprechend die in umgekehrter Richtung sich fortpflanzenden Wellen. Es gilt die Beziehung:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_a \\ \bar{a}_2 \end{pmatrix}$$

Ein bekanntes Kalibrierverfahren für ein Zweitormodell mit 10 bzw. 12 Fehlergrößen ist das so genannte 10-Term- bzw. 12-Term- Verfahren [1]. In der amerikanischen Literatur wird es auch als SOLT (S: Short, O: Open, L: Load = Match, T: Thru) und in Europa als TMSO bezeichnet. Es ist das einzige Systemkalibrierverfahren für Zweitor-Netzwerkanalysatoren mit lediglich drei Messstellen.

30 Bei diesem in der Praxis am Häufigsten eingesetzte TMSO-Kalibrierverfahren müssen zunächst die beiden Messtore verbunden werden (T = Thru). Danach muss man an jedem Messtor drei bekannte Eintore, z.B. Wellensumpf (M = Match), Kurzschluss (S = Short) und Leerlauf (0 = Open) kontaktieren und vermessen.

Das Mehrtor-Messproblem besteht darin, dass alle Messtore über das Messobjekt miteinander verkoppelt sind. Man erhält somit nicht mehr an einer Messstelle ein Maß für die hinlaufende, an der nächsten ein Maß für die reflektierte und letztlich an einer weiteren ein Maß für transmittierte Welle, das von den Abschlüssen des Mehrtores unabhängig ist, sondern man muss zusätzlich die Reflexionseigenschaften der anderen Messtoren im Modell berücksichtigen.

10

Das allgemeine Problem von n-Toren wird in der weiteren Diskussion der Übersicht halber auf 3 Tore reduziert, so wie es auch in Bild 2 dargestellt ist. DUT steht für die englische Bezeichnung des Messobjektes (Device Under Test).

Für dieses Mehrtor-Messproblem wurden in den letzten Jahren 15 einige Lösungen publiziert und patentiert. Die Lösung des Mehrtor-Messproblems von Ferrero [2] benötigt einen NWA mit Messstellen bei gleichem Aufwand ebenfalls 2n Kalibrierstandards wie das TMSO-Verfahren. Demzufolge sind die Anforderungen an die Hardware der Kalibrierstandards im Gegensatz zu dem hier vorgeschlagenen Lösungsweg erheblich aufwendiger. Ebenfalls müssen bei dem Verfahren von Ferrero sämtliche Kalibrierstandards vollständig bekannt sein. Des weiteren basiert das Ferrero-Verfahren ausschließlich auf dem 7-Term-Prinzip, was dem Fall deutliche Messfehler zur Folge hat, da vollständig bekannte Standards nicht perfekt realisierbar sind und das 7-Term-Prinzip wesentlich empfindlicher auf derartige Modellfehler reagiert, als das hier eingesetzte 10-Term Verfahren ([3]).

Bei weiteren Verfahren ist der Erfinder Mitglied der Erfindergemeinschaft [4, 5]. Bei den 10-Term-Verfahren nach [4] müssen, genauso wie bei dem TMSO-Verfahren und dem Verfahren von Ferrero, sämtliche Kalibrierstandards bekannt sein. Vorteilhaft

. 20

30

Δ

an diesen 10-Term-Verfahren ist, dass lediglich VNA mit n+1 anstatt 2n Messstellen benötigt werden.

Die Multiport-7-Term-Verfahren nach [5], die auf eine Adaption der bekannten zweitor-Verfahren auf ein Multiport-Verfahren bauen und somit die Verfahren TAN, TNA, LAN, TRL, TLR, LLR, LRL, TAR, TMR, TRM, TMS, LMS, TMO, LMO, UMSO, TMN, LNN, TZU, TZY, TYU, LZY, ZZU, YYU, QSOLT (z.B. in [3]=ISBN 3-8265-1495-5 und seit 1996 im Handel als Fachbuch erhältlich) beinhalten, benötigen i.d.R. lediglich n-1+2 Kalibriermessungen,

10 Ein weiteres Verfahren des Unternehmens ATN wird in der amerikanischen Patentschrift US 5578932 beschrieben. Die Patentschrift [6] beschreibt im einzelnen ein sog. Testset, mit dem ein 2-Tor Netzwerkanalysator auf n Tore erweitert werden kann. Weiterhin wird eine spezielle Kalibriereinrichtung 15 beschrieben, die für die automatische Kalibrierung dieses Testsets benötigt wird.

Die Kalibriereinrichtung enthält neben den Standards Open, Termination) eine (auch Anordnung und Match Short Transmissionsleitungen, die über verschiedener Anschlüsse der zwischen die Halbleiterschalter Kalibriereinrichtung geschaltet werden können. Somit müssen alle Standards wie beim TMSO-Verfahren vollständig bekannt sein. Im im Abstract findet jedoch keine Gegensatz zur Aussage vollständige Mehrtorkalibrierung und -fehlerkorrektur statt. Statt dessen werden nur Zweitor-Pfade kalibriert, die restlichen Tore werden nicht berücksichtigt (Spalte 18, Zeile 57). Im späteren Messbetrieb werden nacheinander Zweitor-Messungen durchgeführt. Dabei werden die in der Kalibrierung nicht eingeschlossenen Messtore nacheinander durch innerhalb des Testsets eingebaute unterschiedliche Reflexionsstandards abgeschlossen. Für jeden Wert des Reflexionsstandards wird genau eine 2-Tor-Messung durchgeführt (Spalte 21, Zeile 1). Nachdem die Messungen an allen Messtoren durchgeführt wurden, kann aus den

den. bekannten Werten erhaltenen Messwerten und die systematischen Fehler um Reflexionsstandards ein korrigiertes Ergebnis berechnet werden. Für die Vermessung eines 3-Tor-Prüfobjektes sind laut Patentschrift 2 Zweitor-Messungen von Tor 1 nach Tor 2 und von Tor 1 nach Tor 3 notwendig (Spalte 21, Zeile 1 und Zeile 45), vollständigen Charakterisierung aller Parameter das nicht eingeschlossene dritte Tor des Prüfobjektes bei der Messung von durch mindestens 3 unterschiedliche 2 Reflexionsstandards abgeschlossen werden muss (Spalte 21, Zeile 10. 28). Dies bedeutet, dass zur vollständigen Charakterisierung eines 3-Tores 3 + 1 = 4 Zweitor Messungen erforderlich sind, während das hier vorgestellte Verfahren mit 3 Zweitor Messungen auskommt.

### 15 2.3. Erzielbare Vorteile

Die in den Ansprüchen 1-4 angegebenen Erfindungen haben alle gemein, dass diese Verfahren insbesondere in Hinblick auf die Randbedingungen von Halbleiter-Messungen (On-Wafer-Messungen) optimiert sind.

20

30

Im Halbleiterbereich ist es nicht unüblich, dass Anwender auf den Wafern selbst die Kalibrierstandards realisieren. Die geometrische Reproduzierbarkeit und Gleichheit von derartig selbst gefertigten Kalibrierstandards ist sehr hoch. Vorteilhaft ist auch, dass sich die Kalibrierstandards auf dem gleichen Substratträger (Halbleiter) befinden wie auch die Messobjekte. Neben den Vorteilen der geringen Verfahrwege können auch parasitäre Elemente sowie Übergangseffekte von der Messspitze zum Wafer "herauskalibriert" werden. Jedoch werden die elektrischen Eigenschaften nur in guter Näherung realisiert. Insbesondere der Reflexionsstandard Leerlauf lässt sich nicht mit der notwendigen Güte herstellen. Hier bieten die unter den Ansprüchen 1-2 vorgestellten RRMT-Verfahren und die in dem

Ansprüchen 3-4 vorgestellten Multi-Port-LRRM-Verfahren die Vorteile, dass die Kalibrierstandards nicht exakt bekannt sein müssen. Folglich lassen sich mit diesen Verfahren und von Anwendern selbst gefertigten Kalibrierstandards Mehrtor-Messungen mit sehr hoher Präzision und sehr geringen Kosten für die Kalibrierstandards durchführen. Bereits in der Vergangenheit wurde das LRRM-Verfahren von dem amerikanischen Unternehmen Cascade als hochspezielles Zweitor-Kalibrierverfahren für On-Wafer-Messungen eingesetzt.

10

Nunmehr ist man mit der angegebenen Erfindung in der Lage, hochpräzise n-Tor-Messungen auf Halbleiterschaltungen durchzuführen.

Die Verfahren RRMT und Multi-Port-LRRM zeichnen sich aufgrund der Tatsache, dass neben den bzw. dem Impedanzstandard(s) zwei Reflexionsstandards vermessen werden, aus. Dieses ist aufgrund des Mehraufwandes in der koaxialen Messtechnik eher ein Nachteil.

20

Jedoch bei On-Wafer-Messungen, die zu einem beträchtlichen Teil vollautomatisch ablaufen, helfen diese zusätzlichen Informationen, die Qualität der Messung zu verbessern. Sämtliche Verfahren dieser Erfindung zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Leitungen für die Verbindungen der Messtore verwenden. Bei On-Wafer-Messungen lassen sich im Gegensatz zu koaxialen Messungen die Messtore (On-Wafer-Messspitzen (Probes)) nicht unmittelbar verbinden. Deshalb kann niemals ein echter Thrustandard bei On-Wafer-Verfahren eingesetzt werden.

30

35

25

Die Impedanzstandards (M) lassen sich auf Halbleitern sehr genau beschreiben, variieren jedoch i.d.R. sehr stark bzgl. der Gleichstrom-Widerstandswerte. Derartige Schwankungen bei bekannten Gleichstrom-Widerstandswerten beeinflussen die Verfahren dieser Erfindung nicht, im Gegensatz zu den "klassischen" Kalibrierverfahren, die für koaxiale Messungen

.15

20

30

7

optimiert sind. Bei den klassischen Verfahren ist es notwendig, dass M-Standards mit möglichst identischem Reflexionsverhalten an jedem Messtor angeschlossen werden. Kann dieses nicht gewährleistet werden, wie es bei Mehrtor-On-Wafer-Messungen der Fall ist, da Standards im 90°-Winkel zueinander angeordnet werden müssen, so kommt es zu so genannten Verspannungen [3], die i.d.R. die Quelle für sehr große Messfehler sind.

Bei dieser Erfindung werden Netzwerkanalysatoren benötigt, die 2n-Messstellen aufweisen. Vom Kostenpunkt ist dieses nachteilig gegenüber dem Verfahren nach [4], das nur Netzwerkanalysatoren mit n-1 Messstelle benötigt. In der Praxis werden jedoch diese Verfahren nach [4] auch in 2n-Messstellen-VNA eingesetzt, da diese Maschinen deutlich präziser und langzeitstabiler arbeiten, weil Drifteffekte der elektronischen Umschalter keinen Einfluss auf die Messqualität haben.

Im On-Wafer-Messbereich spielen die höheren Kosten für 2n-Messstellen-Maschinen keine große Rolle, da diese Kosten nur einen Bruchteil der Kosten des Gesamtsystems ausmachen.

2.4. Weitere Ausgestaltung der Erfindung

Die vier Verfahren, die in dieser Erfindung unter den Ansprüchen 1-4 angemeldet werden, unterscheiden sich bei der Durchführung nur um Nuancen, die sich jedoch in der Praxis deutlich auswirken können. Den größten Unterschied gibt es zwischen den RRMT-Verfahren unter den Ansprüchen 1 und 2 und den Mehrtor-LRRM-Verfahren unter den Ansprüchen 3 und 4. Bei den LRRM-Verfahren wird nur ein Match-Standard an einem (Referenz-) Tor kontaktiert und vermessen. Die Tatsache, dass die Eigenschaften des M-Standards zu den anderen Messtoren nur "übergerechnet" wird, bewirkt, dass die Messgenauigkeit in diesem so genannten Anpassungspunkt (S 11=0) an den anderen Toren schlechter ist als am Referenztor. In der Hochfrequenztechnik werden fast alle Schaltungen auf Anpassung optimiert!

Dieser Nachteil tritt bei beiden RRMT-Verfahren nicht auf. An jedem Tor wird ein Impedanzstandard, der sich mit keinem anderen Impedanzstandard gleichen muss, kontaktiert und vermessen.

Der Unterschied zwischen den beiden RRMT- bzw. Multiport-LRRMVerfahren liegt in der Anzahl der T- bzw. L-Messungen. Bei den
Verfahren nach Anspruch 1 und 3 benötigt man k Messungen und
somit mehr als bei den Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 4 (n1). Die Verfahren nach Anspruch 1 und 3 zeichnen sich wiederum
durch eine größere Robustheit aus. So kann man z.B. zeigen, dass
die Transmissionsmessdynamik bei den Verfahren 1 und 3 der des
Gerätes entspricht. Hingegen gibt es bei den Verfahren den
Ansprüchen nach 2 und 4 eine deutlich größere Sensibilität
bezüglich kleiner Kontaktierungsfehler und Unvollkommenheiten
in den Kalibrierstandards. Deshalb wird mit diesen Verfahren in
der Praxis nicht die Messdynamik des Netzwerkanalysators
erreicht.

Folglich wird man die Verfahren nach 2 und 4 erst einsetzen, wenn die Anzahl n der Messtore unverhältnismäßig groß ist.

Mit derartig geringen Ansprüchen an die Kalibrierstandards lassen sich die erfindungsgemäßen Mehrtorkalibrierverfahren auch ausgezeichnet für automatisierte Kalibrierungen von VNA in koaxialen Umgebungen einsetzen. Für Zweitor-Kalibrierungen werden Algorithmen und zugehörige Schaltnetzwerke bereits von mehreren Herstellern vertrieben. Bei Multiport-Kalibrierungen ist die Anzahl der Kontaktierungen der Kalibrierstandards merklich größer, was Zeit und Geld kostet und größere Fehlerrisiken in sich birgt.

# 30 2.4. Beschreibung der Mehrtorverfahren

Als Blockschaltbild ist der interessante Sonderfall eines 3-Tor Netzwerkanalysesystems im Bild 2 illustriert. Man erkennt, dass 28 März 2003 15:24

15

Nr.5477 S. 13/27

2n=6 Messstellen (15) notwendig sind. Das Bild 2 zeigt auf, wie ein derartiger Aufbau zu realisieren ist und dient als Grundlage für die Beschreibung der Mehrtorverfahren.

Im Bild 2 wird dargestellt, wie das Signal einer Quelle 17 über einen Umschalter 16, dessen Eigenschaften (Reproduzierbarkeit, usw.) nicht in die Langzeitstabilität Reflexion, Messgenauigkeit eingehen, auf die drei Zweige 18, 19 und 20 geleitet wird. Die als ideal angenommenen Messstellen 15 nehmen jeweils ein Maß für die hinlaufende und transmittierte Welle auf. deterministischen Nichtidealitäten Sämtliche 10 Fehlanpassungen Unvollkommenheiten von und in Form Übersprecher werden in den Fehlermatrizen 13, 14a und 14b zusammengefasst und berücksichtigt. An den Toren 10, 11 und 12 ist das Messobjekt 21 (DUT) mit dem vektoriellen Netzwerkanalysator verbunden.

Die Verfahren lassen sich von der mathematischen Seite in drei Schritte unterteilen:

- 1.: die sog. Selbstkalibrierung,
- 2.: die sog. direkte Kalibrierung und
- 3.: die Systemfehlerkorrektur. 20

Beim ersten Schritt werden die unbekannten Parameter in den und werden Spur-Kalibrierstandards berechnet. Hier Determinanteneigenschaften von Abbildungsmatrizen ausgenutzt, wie auch in [3] nachzulesen ist. Im Gegensatz zu den sonstigen Veröffentlichungen werden die Match-Kalibrierstandards nicht mit idealen Eigenschaften (S 11=0) in der Mathematik berücksichtigt. Dieses führt dazu, dass die daraus resultierenden Gleichungen zur Berechnung der Reflexionswerte der beiden R-Standards deutlich Jedoch als in der Literatur angegeben. länger sind, bzgl. diese Gleichungen unterscheiden sich 30

10

Eindeutigkeitsbetrachtungen nicht von den üblichen Lösungen der Selbstkalibrierrechnungen.

Für die Standards des RRMT- und des LRRM-Verfahrens gilt bzgl. der Eindeutigkeitsbetrachtungen:

- 1.: Die Phase des Reflexionsstandards R muss nur auf ± 90° bekannt sein. Mehr Informationen werden nicht benötigt. In der Praxis setzt man einen realen Kurzschluss und einen Leerlauf ein. Die Abweichungen zu einem idealen Kurzschluss oder Leerlauf haben keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit.
- 2.: Die Impedanzstandards M müssen vollständig bekannt sein. Diese können beim RRMT-Verfahren jedoch unterschiedlich sein. Derartige Standards werden oft auch als Transfer-Match [6] bezeichnet.
- 3.: Der Leitungsstandard L bei LRRM oder T bei RRMT muss vollständig bekannt sein, kann aber eine endliche Dämpfung und ggf. ein bekanntes Reflexionsverhalten aufweisen. Es können zwischen verschiedenen Messtoren auch unterschiedliche Leitungsstandards eingesetzt werden.

Beim zweiten Schritt der direkten Kalibrierung werden die Fehlerkoeffizienten berechnet. Dies geschieht für das RRMT-Verfahren nach Anspruch 1 und für das LRRM-Verfahren nach Anspruch 3 auf "klassischen" Wegen der 10-Term-Verfahren, wie diese bereits in [1,3] beschrieben wurden. Man führt für Durchverbindung eine Zweitorkalibrierung durch und kennt die Fehlerkoeffizienten für diese Verbindung. Der Weg zur Behandlung des Multiport-Verfahrens wird dann als dritter beschrieben.

Für die Verfahren nach Anspruch 2 und 4 werden Wege der 7-Term-Verfahren zur Berechnung der Fehlerkoeffizienten bereits [3] für ähnliche Zweitor-Verfahren beschrieben.

Zusammenführung dieser Resultate der Zweitor-Verfahren in ein Multiport-Verfahren wird ebenfalls im nächsten Schritt dargestellt.

Durchführung Schritt Beim dritten zur Systemfehlerkorrektur werden die Messdaten eines unbekannten Messobjektes von den Fehlern des VNA und den Zuleitungen korrigiert. Für die Verfahren nach Anspruch 1 und 3, die auf dem für die 10-Term-Prinzip basieren: Die Ausgangsbasis mathematische Beschreibung der 10-Term Mehrtorverfahren (oft auch Multiportverfahren genannt) bildet das Fehlermodell im Bild 10 Der Einfachheit halber wollen wir die mathematische Herleitung nur für den in der Praxis interessantesten Fall, die Vermessung von Dreitoren, durchführen. Die Verallgemeinerung dieser Vorgehensweise zu n-Toren kann auf einfache Art und Weise durchgeführt werden, indem man einen Umschalter mit n 15 Ausgangstoren vorsieht und für jedes weitere Tor Messobjektes eine zusätzliche Messstelle berücksichtigt.

Zur Ermittlung der klassischen Fehlermatrizen des 10-Term Zweitorkalibrierung zwischen jeder 20 wird eine Modells Messtorkombination mit den Fehlermatrizen [A], [F] und [G] durchgeführt. Es gilt:  $[F] = [B_I]^{-1}$  und  $[G] = [B_{II}]^{-1}$ .

Für die Schalterstellung I ist die Fehlermatrix [A] das Referenztor, das drei Fehlergrößen enthält, für II ist es [F] 25 und für III [G], Die für jede Schalterstellung zwei anderen Messtore enthalten nur die zwei Fehlergrößen (z.B.;  $F_T$ ,  $F_L$ ) des Transmissionsfehlernetzwerkes. Die zugehörigen Größen sollen im weiteren abhängig von der Schalterstellung einfach, zweifach und dreifach gestrichen werden. Für den Dreitorfall ergeben sich somit 3\*3+3\*2\*2=21 Fehlergrößen.

Die Korrekturrechnung der Messwerte des Messobjektes (mi) unter Verwendung der 21 Fehlergrößen lässt sich wie folgt ansetzen:

12

$$\binom{m'_2}{a'_1} = [A']^* \binom{m'_1}{b'_1} , \quad b'_2 = m'_4 / F'_T ,$$
 (2)

$$a'_{2} = F'_{1} * b'_{2}$$
 ,  $b'_{3} = m'_{6} / G'_{T}$  ,  $a'_{3} = G'_{T} * b'_{3}$  (3)

Nach Umstellung erhält man 6 Gleichungen für die 6 Wellengrößen  $a'_1$ ,  $a'_2$ ,  $a'_3$ ,  $b'_1$ ,  $b'_2$ ,  $b'_3$ .

5 Genauso verfährt man für die übrigen Schalterstellungen. Diese 3\*6 Gleichungen lassen sich in der Gleichung

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_2 \end{bmatrix} \tag{4}$$

einsetzen. Hierbei bekommt man für jede Schalterstellung die Werte einer Matrixspalte, was letztlich zu einem linearen Gleichungssystem bestehend aus zwei n\*n Messwertmatrizen und der n\*n Streumatrix führt. Löst man dieses Gleichungssystem nach der [Sx]-Matrix auf, so stehen die fehlerkorrigierten Streuparameter eines n-Tores zur Verfügung.

Für die Verfahren nach Anspruch 2 und 4, die auf dem 7-Term-Prinzip basieren: Die Ausgangsbasis für die mathematische Mehrtorverfahren (oft auch 7-Term Beschreibung der bildet ebenfalls das Multiportverfahren genannt) Fehlermodell im Bild 2. Der Einfachheit halber wollen wir die in der für den mathematische Herleitung nur von Dreitoren, Vermessung interessantesten Fall, der 20 durchführen. Die Verallgemeinerung dieser Vorgehensweise zu n-Toren kann auf einfache Art und Weise durchgeführt werden, indem man einen Umschalter mit n Ausgangstoren vorsieht und für jedes weitere Tor des Messobjektes zwei zusätzliche Messstellen berücksichtigt. 25

Zur Ermittlung der klassischen Fehlermatrizen des 7-Term eine Zweitorkalibrierung zwischen wird Referenztor mit der Fehlermatrix [A] und den Fehlermatrizen  $[B_i]$  (i=1,2,..,n) durchgeführt. Die Bezeichnung 7-Term Modell rührt von der Tatsache, dass die zugehörigen 2\*2 Fehlermatrizen [A] und [Bi] insgesamt 7 Fehlerterme enthalten, da immer eine der 8 enthaltenen Größen auf 1 gesetzt werden kann.

Im Weiteren ist es vorteilhaft, die mathematische Formulierung des Zweitormodells in der inversen Form der angegebenen Transmissionsparameter anzusetzen:

$$[G] = [A]^{-1}$$
 ,  $[H_i] = [B_i]^{-1}$  ,  $i = 1,2$  (2)

wobei für die Ein- und Ausgänge an den Fehlernetzwerken

$$\begin{pmatrix} b_i \\ a_1 \end{pmatrix} = [G]^* \begin{pmatrix} m_i \\ m_2 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \end{pmatrix} = [H_I]^* \begin{pmatrix} m_{2i-1} \\ m_{3i} \end{pmatrix}$$
 (3)

gilt. Diese Gleichungen lassen sich nach den ai und bi Wellengrößen auflösen und in der Gleichung

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & &$$

einsetzen. Hierbei bekommt man für jede Schalterstellung die Werte einer Matrixspalte, was letztlich zu einem linearen Gleichungssystem bestehend aus zwei n\*n Messwertmatrizen und der n\*n Streumatrix führt. Löst man dieses Gleichungssystem nach der [Sx]-Matrix auf, so stehen die fehlerkorrigierten Streuparameter eines n-Tores zur Verfügung.

10

15

20

25 :

30

15

Nr.5477

#### Literatur

- [1] Schick, B., Messsysteme der Hochfrequenztechnik, Hüthig-Verlag, Heidelberg, 1984 ISBN ????
- [2] Ferrero, A., Pisani, U., Kerwin, K.J., A New Implementation of a Multiport Automatic Network Analyzer, IEEE Trans.

  Microwave Theory Tech., vol. 40, Nov. 1992, pp. 2078-2085
  - [3] Heuermann, H., Sichere Verfahren zur Kalibrierung von Netzwerkanalysatoren für koaxiale und planare Leitungssysteme, Dissertationsschrift, Institut für Hochfrequenztechnik, Ruhr-Universität Bochum, 1995, ISBN 3-8265-1495-5
  - [4] Heuermann, H., Fabry, H.-J., Ballmann, R., Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen basierend auf den 10-Term-Verfahren, Patentantrag P 198 18 878.1-35 am 06.05.98
  - [5] Heuermann, H., Fabry, H.-J., Ballmann, R., Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen basierend auf den 7-Term-Verfahren, Patentantrag P 198 18 877.3-35 am 06.05.98
- [6] Adamian, V., Method and Apparatus for Providing and Calibrating a Multiport Network Analyzer, US Patent 5578932

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER
Patentanwalte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0 Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33 Ad/hl 28. März 2003

- 5 SUSS MicroTec Test Systems GmbH 01561 Sacka
- 10 Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen auf Halbleiterscheiben

# Bezugszeichenliste

10 15 Tor 11 Tor 12 Tor 13 Fehlermatrize Fehlermatrize 14a Fehlermatrize 14b 20 15 Messstelle 16 Umschalter 17 Quelle Zweig 18 19 Zweig 25 Zweig 20

Messobjekt

21

Datum 28.03.03 15:20 FAXG3 Nr: 645015 von NVS:FAXG3.I0.0101/03513181832 (Seite 20 von 27)

17

#### 

Ad/hl 28. März 2003

- 5 SUSS MicroTec Test Systems GmbH 01561 Sacka
- 10 Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen auf Halbleiterscheiben

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Kalibrieren eines n Messtore und mindestens 2n 15 vektoriellen Netzwerkaufweisenden (n>1)Messstellen analysators durch aufeinander folgende Messung der Reflexionsund Transmissionsparameter an k=Summe(n-i) für  $(i=1,2,\ldots,n-1)$ oder n-1 verschiedenen, zwischen den Messtoren in beliebiger Reihenfolge geschalteten planaren oder koaxialen Zweitor-20 Kalibrierstandards, die alle einen Transmissionspfad aufweisen müssen, und 3 verschiedenen zwischen den Messtoren in beliebiger Reihenfolge geschalteten planaren oder auch koaxialen n-Tor-Kalibrierstandards, die keine Transmission aufweisen dürfen, dadurch gekennzeichnet, dass 25
  - a) die ersten k Kalibriermessungen an einem Zweitor, das mittels der direkten Verbindung der Messtore (Durchverbindung, T = Thru) oder einer kurzen angepassten Leitung (L = Line) bekannter Länge und Dämpfung realisiert ist, und das zwischen jeder möglichen Messtorkombination (k) angeschlossen wird, durchgeführt werden,
- b) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n bekannten ggf. unterschiedlichen Impedanzen

25

- (z.B. so genannte Wellenabschlüsse mit 50  $\Omega$ , M = Match) realisiert ist, durchgeführt wird,
- c)eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierenden Abschlüsse (R=Reflect), die Kurzschlüssen (S=Short) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird und
- d)eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierenden Abschlüsse (R=Reflect), die Leerläufen (O=Open) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.
- 2) Verfahren nach Anspruch 1, im Einsatz mit vorhandenen koaxialen oder planaren Kalibrierstandards, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) die ersten n-1 Kalibriermessungen an einem Zweitor, das mittels der direkten Verbindung der Messtore (Durchverbindung, T = Thru) oder einer kurzen angepassten Leitung (L = Line) bekannter Länge und Dämpfung realisiert ist, und das zwischen einem Referenzmesstor und den restlichen Toren (n-1) angeschlossen wird, durchgeführt werden.
  - (b) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n bekannten ggf. unterschiedlichen Impedanzen (z.B. sog. Wellenabschlüsse mit 50  $\Omega$ , M = Match) realisiert ist, durchgeführt wird.
  - (c) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R = Reflect), die Kurzschlüssen (S = Short) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.

- (d) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R = Reflect), die Leerläufen (O = Open) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.
- 5 3) Verfahren nach Anspruch 1, wobei n>2 gilt, im Einsatz mit vorhandenen koaxialen oder planaren Kalibrierstandards, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) die ersten k Kalibriermessungen an einem Zweitor, das mittels der direkten Verbindung der Messtore

  (Durchverbindung, T = Thru) oder einer kurzen angepassten Leitung (L = Line) bekannter Länge und Dämpfung realisiert ist, und das zwischen jeder möglichen Messtorkombination (k) angeschlossen wird, durchgeführt werden.
- (b) eine weitere Kalibriermessung an einem Eintor, das mittels einer bekannten Impedanz (z.B. sog. Wellenabschluss mit 50  $\Omega$ , M = Match) realisiert ist, durchgeführt wird.
- (c) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R
   = Reflect), die Kurzschlüssen (S = Short) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.
  - (d) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R = Reflect), die Leerläufen (O = Open) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.
  - 4) Verfahren nach Anspruch 1, wobei n>2 gilt, im Einsatz mit , vorhandenen koaxialen oder planaren Kalibrierstandards, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) die ersten n-1 Kalibriermessungen an einem Zweitor, das 30 mittels der direkten Verbindung der Messtore

15

24

20

(Durchverbindung, T = Thru) oder einer kurzen angepassten Leitung (L = Line) bekannter Länge und Dämpfung realisiert ist, und das zwischen einem Referenzmesstor und den restlichen Toren (n-1) angeschlossen wird, durchgeführt werden.

- (b) eine weitere Kalibriermessung an einem Eintor, das mittels einer bekannten Impedanz (z.B. sog. Wellenabschluss mit 50  $\Omega$ , M = Match) realisiert ist, durchgeführt wird.
- (c) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das nittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R = Reflect), die Kurzschlüssen (S = Short) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.
  - (d) eine weitere Kalibriermessung an einem n-Eintor, das mittels n unbekannter stark reflektierender Abschlüsse (R = Reflect), die Leerläufen (O = Open) ähneln, realisiert ist, durchgeführt wird.

1

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER

Patentamwälte · European Patent Attorneys · European Tredemark Attorneys
Krenkelstraße 3 · O-01309 Dresden
Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0
Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad/hl 28. März 2003

5 SUSS MicroTec Test Systems GmbH 01561 Sacka

10 Kalibrierverfahren zur Durchführung von Mehrtormessungen auf Halbleiterscheiben

#### Zusammenfassung

Dargestellt wurde ein neues Verfahren zur Kalibrierung von Netzwerkanalysatoren. Dieses Multiportverfahren arbeitet mit den zwei Zweitor-Kalibrierverfahren RRMT und LRRM nach der 7-Term-Selbstkalibriertechnik zur Berechnung der Selbstkalibriergrößen R und der 10-Term- bzw. 7-Term-Kalibriertechnik zur Berechnung der bzw. k+3benötigten Für die n+2 20 Fehlerkoeffizienten. Kalibriermessungen genügt es, wenn man über die üblichen Standards für die 7-Term-Verfahren (z.B. LMR oder TLR) verfügt. Hierbei steht T für eine Durchverbindung und M für eine bekannte Impedanz. Mit L bezeichnet man eine Leitung und mit R einen Reflexionsstandard, von dem die Phase der Reflexion nur auf ± 90° 25 bekannt sein muss.

Dieses Kalibrierverfahren benötigt einen Netzwerkanalysator mit 2\*n Messstellen und ist auch in Analysatoren mit mehr Messstellen anwendbar.

Mit diesen Verfahren können von Systemfehlern (wie Übersprecher, Fehlanpassungen) befreite Messungen sowohl auf Halbleitersubstraten (On-Wafer) als auch in koaxialen Systemen durchgeführt werden.

Dieses Kalibrierverfahren bietet ganz neue Perspektiven bei der Vermessung von Mehrtoren auf Halbleitersubstraten, da es den Einsatz von Kalibrierstandards erlaubt, die sich insbesondere auf Halbleitersubstraten sehr einfach fertigen lassen.

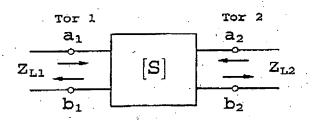


Bild 1: Zur Erläuterung der Streumstrix

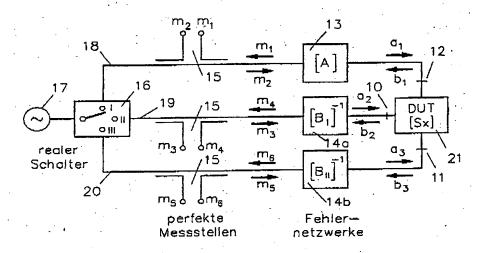


Bild 2: Blockschaltbild eines vektoriellen 3-Tor-Netzwerkanalysators mit 6 Messstellen